PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-146833

(43)Date of publication of application: 21.06.1991

(51)Int.CI.

601.I 3/36 G01J 3/12

G02B 5/18 // G01J 3/18

(21)Application number: 01-283018

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.11.1989

(72)Inventor:

SASADA KATSUHIRO

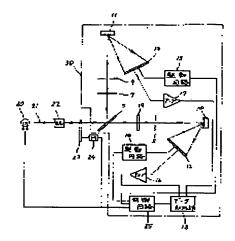
MATSUI SHIGERU NEMOTO ISAO MAEDA YOSHIO

(54) MULTI-WAVELENGTH SPECTROSCOPE

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently measure a spectrum of wide wavelength area by dividing incident light into several beams of light not including double wavelength, and performing spectral diffraction with a multi-wavelength spectroscope.

CONSTITUTION: The beam 21 of a light source 20 is made incident on an optical system 30 after passing a cell 22 which seals a sample to be measured. The characteristic of the mirror 3 of the optical system 30 is corrected by also inserting a filter 19 to the transmission side of the mirror. A shutter 23 which is driven by a motor 24 is provided just before the optical system 30. The signals of spectrum dispersed with diffraction gratings 10, 11 and detected with detectors 12, 13 are amplified 16, 17, then, are fetched in a data processing part 18. After an incident beam is shielded by closing the shutter 23 just before performing measurement and the dark currents on the detectors 12, 13 are measured, the cell 22 is removed first, and reference measurement is performed. Thence, the measurement is performed by sealing the sample to the cell 22, and inserting it to an optical path. The data of the dark current measured in advance is subtracted, and spectrum data for transmission and . absorbance, etc., can be obtained from the correct data of reference and sampling.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

⑱日本国特許庁(JP)

· ⑩特許出願公開

母公開特許公報(A) 平3-146833

®Int. Cl.⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(1991)6月2	1日
G 01 J	3/36 3/12	8707-2G 8707-2G			
G 02 B	5/18 3/18	7448—2H 8707—2G			
		審査請求	未請求	請求項の数 2 (全6頁	()

公発明の名称 多波長分光器

②特 願 平1-283018

20出 顧 平1(1989)11月1日

	•			•	@ T	级 十	1 (1989)1171 1 🖽	
⑦ 発	明	者	笹	Ħ	膀	弘	茨城県勝田市市毛882番地 内	株式会社日立製作所那珂工場
	明	者	松	井		*	茨城県勝田市市毛882番地 内	株式会社日立製作所那珂工場
@発	明	者,	根	本		勲	茨城県勝田市市毛882番地 内	株式会社日立製作所那珂工場
70発	明	者	前	Ħ	芳	夫	茨城県勝田市市毛882番地 内	株式会社日立製作所那珂工場
砂出	顧	人	株式	公会社	日立製作	作所	東京都千代田区神田駿河台	4丁目6番地
Oft	理	人	弁理	土	小川 胂	身男	外2名	

ज़ **अंध क**

1.発明の名称

多被長分光器

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 回折格子と入射スリットとマルチチャンネル 検知器からなる分光器において、特定の被長域 の光を透過(または反射)し、その被長域以外 の光を反射(または透過)する特性をもつミラー (またはフィルター)を1個または複数個用 いて入射光束を被長域の異なる多数の光束に分 割し、その分割した光束の各々に対す つ前記分光器を配置し、個々の節記分光器の相 異なる被長域のスペクトルを罰定することを特 微とする多数長分光器。
 - 2. 請求項1記載の多数長分光器において、回折格子のブレーズ被長を、各々の罰定被長領域に応じて最適化したことを特徴とする多数長分光

- 1 -

3. 発明の詳額な説明 (産業上の利用分野) 本発明はマルチチヤンネル検知器を使用し、多 被長を同時に観光する回折格子を用いた分光器の 光学系の構成に関する。

〔従来の技術〕

従来の装置は、特関昭50~100631号に記載のように、広い波長域のスペクトルを同時に測定するために、高次の団折光を除去する吸収フィルターを複数個マルチチャンネル検知器の前面に配置するが、吸収フィルターの接合面での光の散乱による感影響を少なくするために、フィルターの接合面をくさび状に研磨して結合するものであった。

また別の方式として上記の光知例のように、回 折格子で生ずる±1次光を2個のマルチチヤンネル検知器で検出する構成となつていた。各々のマ ルチチヤンネル検知器は異なつた被長域を検出するように配置し、各検知器が面には各々の衝定被 長域に対応する高次回折光験去のための吸収フィ ルターを配置して、広い波長域のスペクトルを同 時に御定するようになつていた。

- 2 -

(発明が解決しようとする課題)

ルの 一一の3次光,……等の高次回折光と重叠する。

このために、回折格子を用いた分光器の場合、高 次回折光の影響を受けずに一度に應定することの できる1次光の波長域は、下限が波長 1. の場合、 2 1. に朝限されてしまう問題がある。

特陽昭60-100631号の従来技術では、高次回折 光を除去する吸収フィルターをくさび状にして接 合するものの、接合面での光の散乱の影響が取り 去れず、迷光。フィルター切替ショックとなつて データを劣化する問題があつた。

また上記公知例の従来技術では、土1次光の光 強度が極端に異なれば、各々で認定に要する時間 が異なる不都合を生じるため、土1次光の光強度 (無題を解決するための手段)

上記目的は、特定の被長城の光を透過(または反射)し、その彼長城以外の光を反射(または透過)する特性をもつミラーまたはフイルター、例えばダイクロイツクミラー或いは熱線反射可視透。 過フイルター等を1銀または複数個使用して入射 光を、2倍の被長を含まない幾つかの波及域をも

はほぼ等しいことが望ましいが、土1次光で異な

る故長域の測定を行なうため、片方で有効は光は

他方では無効な光として捨てており、光の効率が

また、±1次光の光量を等しく、かつ効率良く

分散させるためには 2 等辺三角形状の溝をもつ回 折格子の製作が必要であるが、通常用いられる凹

面格子ではこの形状をもつものを製作するのは困

蹇であり、効率が低下せざる得ない問題があつた。

本発明の目的は、これらの不具合を生ずること

なく、広い波長域のスペクトルを効率良く測定す

ることが可能な多数長分光器を提供することにあ

低下して時い光学系となる問題があつた。

- 3 -

つ光東に分割し、この分割した各々の発を各光収 に対して最適にブレーズされた回折格子とマルチ チヤンネル光検知器からなる多数長分光器で分光 することにより、速成される。

(作用)

虧1 同に本祭明の原頭図を示す。

スリクト9に入射する。

該光束4,8は、各々該入射スリツト5,9に 入射したのち、回折格子10,11で分散され、 マルチチヤンネル検出器12.13でスペクトル として検出される。篠回折格子10、跛マルチチ ヤンネル検出器12による分光器では波長20~ 2 % のスペクトルを検出し、該囲折格子10は この波長域lo~2loで最も回折効率が高くなる ようにブレーズする。また鉄回折格子11、マル チチヤンネル検出額13による分光器では波長 2 10~4 10のスペクトルを検出し、篠田折格子 11はこの波長域で最も回折効率が高くなるよう にブレーズする。駆動回路14、15は該マルチ チャンネル検出器12、13を制御する。該回折 格子10,11で分散された光(スペクトル)は **越マルチチャンネル検出器12、13で光電整換** され、アンプ16,17で増幅されたのち、デー タ処理部18でデータの処理をされる。

これによつて、該入射光東2の故長城2°~4 2°を同時に、効率良く閉光することができる。 第1図ではミラーを1枚使用したが、複数個使用して入射光束を更に細分割すれば、更に広い範囲のスペクトルを測定することができる。

また第1回では入射光東をミラーで分割したの ちに各分光器の入射スリントに入射しているが、 先に入射スリントがあり、入射スリントを通過し た後の光東をミラーで分割し、回折格子に違いて も同等である。

また第1図では追続する波長城を測定する場合について説明したが、複数個の分光器で分光する 被長城は連続していなくても、または一部重なり 合っていても同様である。但しこの場合は該ミラー3及びフイルター7は第1図で説明した特性と は異なる。

(実施例)

第3回に本発明の光学系を用いた、多数長分光 器の実施例を示す。

光源20の光東21は、被認定サンプルを封入 したセル22を通過したのち、本発明の光学系 30に入射する該光学系30を用いるミラー3は 第2回のように理想的な 性は特にくいため、該・ミラー3の透過側にも 勘定数長級に応じたフィルター19を入れる。 該光学系30の直前にはシャンタ23があり、モータ24により全間または全間に駆動される。制御回路25は光源20,モータ24。マルチチャンネル検出器12,13で検知されたスペクトルの信号は、アンプ16,17で増幅されたのちにデータ処理部18に取込まれる。

ここで該マルチチヤンネル検出器12,13には暗電流があるため、測定の直前に該シヤツタ 23を閉じて入射充束を返り、該マルチヤンネル 検出器12,13の暗電流を測定しておく。

本光学系はシングルビーム分光器であり、酸セル22を取り除いてレフアレンスの測定を行なったのち、サンプルを封入した酸セル23を光路に入れ、測定を行なう。レフアレンス及びサンプルのデータには暗電流が重叠しているため、予め測定した暗電流のデータを差引き、正しいレファレ

- 7 -

ンス及びサンプルのデータから、透過,吸光度等 のスペクトルデータを得る。

第4回に光フアイパを用いた実施例を示す。

Y字形の光ファイバ40により、光額20の光を被測定試料41に導き、該被測定試料41から生じた被測定光42(反射光、低光等)を再び該光ファイバ40を通じて本発明の光学系30に導く。また光ファイバ43により、被測定試料42の発光等を測定することが可能である。

学系は該職機能 5 0 の銀筒部上に配置され、上記反射光,蛍光及び透過光の分光を行なう。本光学系は入射スリント 5 8 後の光東をミラー 3 (またはフィルター)を用いて分割して測定するタイプであり、該入射スリント 5 8 は分光器への入射スリントの役割と同時に、該入射スリント 5 8 を、

割を兼ねている。 これにより、該試料54の微小領域の反射、透 過光、微光のスペクトルを多波長同時に、効率良

鉄試料54の実象面上に置いて測定領域を絞る役

[発明の効果]

く割定することが可能である。

本発明によれば、回折格子の高次の間折光の影響のために制限される被長城よりも広い被長城のスペクトルを同時に、しかも効率良く観定することができる。光学系の効率が良く、明るい光学系であるために、より高速な関定が可能になり、短時間のうちに激しく変化する発光現象等にも関定が可能となる効果もある。

- 8 -

て類微鏡50の鏡筒部から出射する。本発明の光

4.図面の簡単な説明

第1回は本発明の光学系の原理図、第2回は第 1図内で使用しているミラーの特性図、第3図は 本発明の光学系を用いた多波長分光脳の実施例を 示す図、 第4回は光フアイバを用いた多数長分光 器の実施例を示す図、第5図は顕微鏡と組合わせ た多波長分光器の実施例を示す図である。

1…被劉定光顔、3…ミラー、7,19…フイル ター、5,9,58…入射スリント、10,11 … 国折格子、12,13… マルチチヤンネル検出 器、14,15…麗動回路、16,17…アンプ、 18…データ処理部、25…制御国路。

- 11 -

代理人 弁理士 小川田男



